# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### FLAT SEMICONDUCTOR ELEMENT STACK

62-141751 [JP 62141751 A] PUB. NO.: PUBLISHED: June 25, 1987 (19870625) INVENTOR(s): YANO KAZUHIRO

KITAJIMA HIROSHI APPLICANT(s): FUJI ELECTRIC CO LTD [000523] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL NO.: 60-282556 [JP 85282556] December 16, 1985 (19851216) FILED: INTL CLASS: [4] H01L-025/14; H01L-023/34

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)
JAPIO KEYWORD:R058 (MACHINERY — Heating Pipes)

Section: E, Section No. 562, Vol. 11, No. 374, Pg. 19, JOURNAL: December 05, 1987 (19871205)

#### **ABSTRACT**

PURPOSE: To improve the cooling efficiency of elements and to enable a device to have reduced dimensions, by applying a heat-transfer plate to the side of a single flat semiconductor element or a stack of a plurality of such elements opposite to a cooling body, while applying the heat-transfer plate to a heat-transfer rod having an end contacted with the cooling body.

CONSTITUTION: A flat semiconductor element 1a is applied to a cooling body 2 through an insulation sheet 5. A heat-transfer plate 6a is applied to the side of the semiconductor element 1a opposite to the cooling body 2 through another insulation sheet 5. A flat semiconductor element 1b is applied to the heat-transfer plate 6a through an insulation sheet 5 so that the elements 1a and 1b are stacked. A heat-transfer plate 6b is applied to the end face of the element 1b opposite to the cooling body 2 through an insulation sheet 5, and the heat- transfer plate 6b is pressed against the cooling body 2 by threading a clamping fitment into the cooling body 2. The heat-transfer plates 6a and 6b are arranged vertically on the cooling body 2 while the ends thereof are joined to a heat-transfer rod 7 buried in the cooling body 2. Connecting conductor bars 4 for example are led out from the ends of the elements 1a and 1b, and the elements 1a and 1b are connected to each other in series or in parallel by the conductor bars 4. Accordingly, heat can be transferred well from the faces of the flat semiconductor elements to the cooling body and therefore the elements can be cooled effectively.

① 特许出題公開

#### 0 公開特許公報(A)

昭62 - 141751

Mint\_CI\_4

量別記号

厅内整理番号

母公開 昭和62年(1987)6月25日

H 01 L 25/14 23/34

7638-5F 6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

平形半導体素子スタック ❷発明の名称

> 爾 昭60-282556 **204**

田田 图 昭60(1985)12月16日

EF. ぴ発 明 矢 一去

川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内

母発 明 者 宏 川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内 川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社 臤 <del>①出</del> 弁理士 山口 が代 理 人

1. 発明の名称 平形半導体電子スタ

#### 2.49 許請求の経過

1) 1 値または複数個層直ねた平形半導体余子の 一方塊を冷却体に当接し、他頭をこの冷却体に固 足する場付金具によって押圧するようにした平形 単編体製子スタックにおいて、各業子の冷却体の 反対機能に直接または避殺シートを介して伝動板 を当扱し、この伝統板を剪配度類体に一端を振す る役組御に混合してなることを将世とする平形学 退休煮子スタック。

2) 特許請求の超密第1項記載の平形半導体電子 スメックにおいて、伝熱器が一切を放配伝熱板に、 他当を育記合理体に要するヒートペイプである平 単単導体太子スタック。

#### 1.発明の詳細な説明

(発明の属する技術分野)

本発明は平単半導体素子スメックの構造に遵丁

【従来技術とその問題点】

大容量の半導体装置に用いられる平形半導体気 子スメックは煮子の冷却が効果的に行われ、でき るだけ小形盤並であることがのぞましい。

第7回および第8回は従来の平形半導体案子ス メックを示す。因において1は平形半導体素子、 2 は冷却体であり、煮子1 は単数あるいは吸収値 表点ねて一端を冷却休2に鼻袋し、冷却休2の反 対側を治却体にねじ込む時付金具3によって押圧 している。4は乗続導体パーで、5は絶縁シート である。必嫌シート5は常子と冷却体。および食 子と届付金具との頃に挟み込まれるの が音通であ るが、スタックの接続回路によっては常子と冷却 体との間が省かれたり、業子と業子との間に設け られたりすることがある。

この構造では平形半導体業子の舟却体に製する 会は元分に合封されるが、合却体とは反対質の改 船が不元分で、本子の私度が高くなるので、発生 私を嗣限して用いなければならず。時に太子を2 段以上に独重ねるとその傾向が大となるので大容 食では第8時のごとく単一業子1を並べて冷却体







2 に取付けなければならないのでを母体の菓子占有面が大となり。スタックが大形化し、なおかつ 菓子の発生剤を制限しなければならないといった 欠点があった。

#### (発明の目的)

本発明は前記の欠点を飲去し、 素子の冷却性を 向上させ、 扱業の小形化を可能とする平形単導体 集子スタックを提供することを目的とする。

#### (発明の要点)

本発明は単体または複数個増重ねた平形単導体 素子の冷却体と反対側に伝動板を単接し、伝動板 を冷却体に増配を要する伝動棒に当様するように しようとするものである。

#### ( 祭明の客施例)

第1回および第2回は本発明の実施例の平形半 導体素子スタックを示すもので第7回および第8 図と同一符号で示すものは同一部品である。 冷却 体2に過敏シート 5 を介して過級する平形半導体 果子 1 a の冷却体の反対側に過敏シート 5 を介し で伝 8 板 6 a を過 要し、 伝 8 板 6 a に 8 級 シート

このようにすることにより、平形半導体業子の 西面より県が冷却体に死分に伝えられるので業子 の冷却が効果的に行われるようになる。また2 象 以上の多数増みの業子の冷却性を向上させること も可能となり、取付けスペース。 度量に割約を受 ける車両用として減している。

#### (発明の効果)

本语明化よれば平形半導体虫子の冷却性が良好

第3図および第4図は本発明の他の実施例の平形半導体果子スタックを示す。一選を合却体に当無する2段積みの平形半導体果子1 a.1 bの合却体の反対側に当接する伝熱板6 a.6 bを投合して合却体2に増配を提及する2 本の伝熱様7が中空円筒となっており、それらの中空部を通して続付金具3か合却体2にねじ込まれている。このようにすると合却体表面に平形半導体果子が抵然と並べられ提供をコンパクトとすることができる。

第5回および第6回はさらに本発明の他の実施

となるのでスタックが小形観覚化され、半導体委 世の小形化と信頼性向上の効果がある。

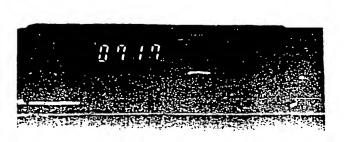
#### 4.図面の簡単な説明

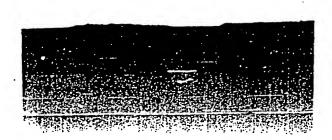
第1回は本発明の実施例の半導体素子スタックの平面図、第2回は第1回のは一旦矢視断面図、 第3回は本発明の他の実施例の半導体業子スタックの平面図、減4回は第3回のIV — IV 矢視短分断 出図、第5回は本発明の他の実施例の平形半導体 素子スタックの平面図、第6回は第5回のVI — VI 矢視断面図、第7回および第8回は従来の平形半 導体素子スタックの正面図である。

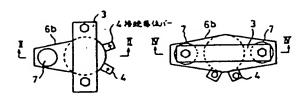
1 a . 1 b : 平形半導体素子、2:冷却体、3 : 続付金具、4 : 接続導体パー、5 : 過減シート、6'a . 6 b : 伝動域、7 : 伝動機、8 : ヒート

元元 山 土瓦州人氏元



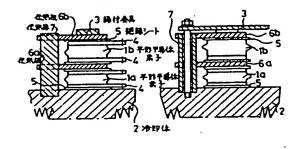






第1図

第3日



独 2 茂

第 4 図

